GST 지적 재산권 관리현황

번호 권리	상대	술원국	출원일	출원번호	등록일	등록번호		권리존속기간	고안자	업체명	비용(기안일자 기준)											비교				
전요 관리	84	224	공원임	설원인으	845	등목인요	발명의 명칭	권리문학기간	고면자	য়শপ্ত	48	시합일사 (지급기안일 기조)	공상로	대리인 수수료	함계 (VAT 포 항)	48	시합일사 (지급기안일 기류)	환상로	대리인 수수료	함계 (VAT 포 항)	48	시합일사 (지급기안일 기류)	관남로	대리인 수수료	함계 (VAT 포 항)	리고
2 484	은 문자	44	2002-01-06	2003-0034801	2004-02-03	20-0341822	ココスが成 他年刊 刊本 他的 の タモ 刊の 日 日本の利益 子崎	4900-01-00	0	SHP##																
#REFI #REF	_	#REFI	#REPI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#RER #RER	#REFI	연자료(17면지)	2022-08-23	w 800,000	₩ 30,000	₩ 833,000											
#REFI #REF	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REP	#REFI	연자료(17전세) 연자료(16연자)	2022-08-23	₩ 690,000	₩ 30,000	₩ 723,000											
7 설용선 8 설용선	안 취소	44	2005-01-06	20-2005-426	2005-04-30	20-383760	장치의 가스 비년 습의 전기집전을 이용하 폐가스 전 폐가스 전하지기	1900-01-00	0 최문선	유니스투어																
9 독적	등록	국내	2005-10-27	2005-0101829 2005-0101830	2007-04-20	10-0711940	제가스 정화처리 장지를 숙실 요보 제가스 정화처리 장지	2025-10-27 2025-10-27	최 문 선 최 문 선	유니스틱하	연자료(16 연 자)	2022-04-01	W 635,000	₩ 30,000	₩ 668,000											
11 설명 12 설명	취소	국내	2005-10-27	2005-0030557	2005-12-30	20-0405301	제가스 정화서리 장치에 사용되는 제가스 정화처리 장치이 역소생료	2015-10-27 2015-10-27	최 문 선 최 문 선	유니스특히																
13 실용신 14 특허	만 취소 포기	국내 국내	2005-10-27	20-2005-30561 2005-0107080	2005-12-30	20-405303	제가스 정의서리 장치 제가스 정의처리 장치에 사용하는	1900-01-00 2025-11-09	최문선 최 문 선	유니스틱하																
15 특허 16 설명	포기 취소	국내 국내	2005-11-09	2005-0107079 2005-0031812	2006-11-22	10-0650937 20-0407845	제가스 정화자리 작지의 배너주를 제가스 정화자리 자기	2025-11-09 2015-11-09	최 문 선 최 문 선	유니스특히 유니스특히																
17 특허 18 특허		국의(대만) 국의(일본)				1274129 4160977	제가스 정화자리 자리(IBD) 제가스 정화자리 자기	1900-01-00 2025-12-09	최문선 최 문 선	유니스특히																
19 특히		국내 #REFI	2005-12-21 #REFI	2005-0126721 #REFI	2007-05-11 #REFI	10-0719225 #REFI	반도체 제조 공정 용 모드지지 비스 #REFI	#REFI	송 링 호 #RER	유니스튁허 #REFI	연자료(16연자)	2022-05-10	₩ 910,000	w 30,000	₩ 943,000											
21 특히 22 설명	등목	국내 국내	2006-06-07	2006-0050821 2006-0015186	2008-04-07	10-0822048 20-0425108	클라즈마 토지를 이용하 레기스 차 플라즈마 토치의 이런 기스 프로카	2026-06-07 2016-06-07	최 문 선 최 문 선	유니스틱적	연자료(15연자)	2022-04-01	W 855,000	₩ 30,000	₩ 888,000											
23 설등신 24 설등신	만 포기 만 포기	국내 국내	2006-06-07	20-2006-15205 20-2006-15206	2006-08-11	20-0424378 20-425109	플라즈마 토치를 이용하 메기스 회 플라즈마 토치	1900-01-00 1900-01-00	최문선 최문선	유니스톡히																
25 설등 26 특히	포기 포기	국의(미국)	2006-06-26	2006-0015365 11/474,624	2006-08-30	20-0425668 7394041	역동방지장지 클라즈마 토치를 이용하 제가스 지	2016-06-08 2026-07-08	최 문 경	유니스틱하																
27 특히 28 특히	포기 포기	국의(유럽)	2006-06-28	6013315.4 2006-184158	1900-01-00	0	마용이 되기수 A/ 클라즈마 토지를 이용히 됐기수 A/ 클라즈마 토지를	1900-01-00	최문선 최문선	유니스틱하																
29 특히	문기	국의(PCT) 국내	2006-12-20	2007-0000642	2007-10-30	10-0773474	변도체 제조공정 문 오도 조합 사수 반도체 제조장비	1900-01-00 2027-01-03	승경호 승경호/조용현	유니스틱하	연자료(16연자)	2022-08-23	W 525,000	₩ 30,000	w 558,000											
31 특히 32 특히	포기 포기	च 4 4	2007-01-05	2007-0001382	2008-09-08	10-0858528	변도체 제조장비 이 웨이되려 보라 반도체 제조장비	2027-01-05	조 등 현 송경호/오지몬	유니스투하																
33 투다 34 투다	포기 포기	국와(PCT) 국내	2007-01-18	PCT/kR2007/00028 2007-0026679	2008-05-21	0 10-0832851	용 창업체 회의료 반도체 제조장비 의 최권 사스템 상변환물질을 이	1900-01-00	승경호, 조용한 승경호/홍성철/전	유니스투하																
35 백위 36 백위	로기 등록	44 44	2007-04-19	2007-0038392	2008-09-08	10-0858529	용하 하여 중에서 반도체 제조장비 이 모두제어잡지 제가스 정화 자리	2027-04-19	변수 송광호/최현석 이정우	유니스틱이	연자료(15 연 자)	2022-06-24	₩ 910,000	₩ 30,000	₩ 943,000											
37 특히		94 94	2007-05-28					2027-05-28	이정우/김대현 이정목 박진만 박				₩ 910,000		₩ 943,000											
39 BS	모기	94 94	2007-07-27	2007-0075701	2008-09-22	10-0860598	제가스연소장지 이 자스분비니 후 이 당자켓 제어 지	2027-07-27	교회 기대체 기서 이성북 박진단 박 조미 기대체 기서 (대접스	다연목해 다연목해					w .											
41 독의 42 목의		국내(공동) 국의(PCT)	2007-10-18	2007-0105057 PCT/KR2007/00564	2009-10-29	10-0925236	반도제 제조 장비 의 모든 조전 시 번도제 제조 장브	2027-10-18	대영두 조용한 온장우 최 체서 이사고 이과 조용한 온장우 최		연자료(14면자)	2022-08-23	₩ 690,000	₩ 30,000	₩ 723,000											
43 디자(44 목의	보기 보기 등록	국내 국내	2007-11-19	2007-0047957	2008-05-26 2010-04-25	30-0492761	이 모드 XM 되스 장열재 파이프 누수방식의 전기 지지기	2023-05-26 2028-01-22	요시 이사고 이고 오지본 강대한/유국열/성 2010	유니스틱적	연자료(13인지)	2022.04.04	W - COS.AM	W 35.000	w come	nae										
45 NA	가설 - 무기	94	2008-08-25	2008-0083096	1900-01-00	0	지지기 전향면소방식의 평가스역소장지 산소발생기, 산소	1900-01-00	자명기 의 8인 진대하다 보조	다연목이	-C-(#E405W)					100										
45 적어 47 적의 48 점의	등록	국의(일본)	2010-04-16	2010-529836	2012-03-23	4956672	는도 조절기 만 반도제 제조 장비 의 요도 조절 시 반도체 제조 장미	2029-03-23	조용한 문장우 최 형성 이상은 이후	유니스특히	연자료(11면자)	2022-02-04	W 1,087,733	₩ 50,000	₩ 1,142,733											
49 NO 50 NO	거절 등록	34 34	2010-04-16	2010-0069925	1900-01-00	0	이 모두조컵 시스 제공 측정이 가능 하 수위기	1900-01-00	지하석 이상후 이정수 이영주/장송기/이	다연목하	OF THE SAME PARTY.	2022 40 44	W 570.000		W (03.000											
50 취약 51 취약	문기	44	2010-08-06	2010-0076125	2012-11-07	10-1253698	제 가스 연소장지 제 가스 정화용 예소장의 PFCs 가스 보려	2030-08-06	교육/ 노위기 이용준/장준기/이 교육/노위기	다연목하	연자료(11면자)	2022-10-11	₩ 5/0,000	W 30,000	₩ 603,000											
52 특허	거절 거절	94 94	2010-08-12	2010-0077611	1900-01-00	0	장치 및 방병 가스 분리막을 이 용히 바로의 및	1900-01-00	재물/의성문 김명진	다연특히 다연특히																
54 특허 55 특허	등록	44 44	2011-02-18	2011-0074637	2013-09-27	10-1314723	공정녕각시스템 용 연구하기	2031-07-27	김명진 최기풍/안세훈	다면복해 다면복해	연자료(10 연 자)	2022-08-23	W 460,000	w 30,000	₩ 493,000											
56 특허 57 특허	포기	국내 국내	2011-12-09	2011-0131409	2013-01-04	10-1323720	할듯 고려할 의용 하는 다스플레이 제가스 처리용 화 또 한전 역소 비	2031-12-09	박필석/김병구 재명기/천재두/청 중국	다연특히 유니스특히																
#REF! #REF	#REFI	#REFI	#REPI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REP	4REFI 4REFI																
#REFI #REF	등록	aren न्य	#REFI 2012-02-17		#REFI 2013-09-26	#REFI 10-1314187	#REFI 스크러비 장비의 에너지 자꾸를 제 선회류 예혼합 저	#REFI 2032-02-17	#REFI 이재목/이정우/전 패도/노망기/패명 김종절/청중곡/이	#REFI 유니스튁허		2022-08-23	₩ 790,000		₩ 823,000											
62 특허 63 특허	등록 거절	국내	2012-03-16 2012-03-27	2012-0026861	1900-01-00	10-1406065	조선 역사자기 도포역 시합용이	1900-01-00	서요/키셔즈/키셔 박필석/김병구	다연특히 다연특히	연자료(9연자)	2022-06-02	W 149,800	₩ 30,000	₩ 182,800											
64 특허 65 특허	포기	국내 국내	2012-03-28	2012-0031576 2012-0033153	2014-03-10	10-1374813	문에도 소리되다 판제 자세 조절 자기 문레스의 크기 센 기에 따로 지교회	1900-01-00	박필석/김병구 박필석/김병구	다연특히 다연특히																
66 목적 67 목적	등목	국내	2012-04-23	2012-0042062 2012-0074034	2014-04-15	10-1387611	과문화 화합을 차 권 장치 및 방법 반도체 제조설비 이 정권장치 및	2032-04-23 2032-07-06	정중국/재명기/전 재도/진중청 최기봉/김병호/허 재성	유니스틱이	연자료(9연자)	2022-04-01	₩ 415,800	w 30,000	W 448,800											
68 목적 69 목적	거절 포기	국내 국내	2012-07-18	2012-0078284 2012-0093063	1900-01-00 2014-05-23	0 10-1401350	평프의 수명 예측 방병 및 이름 이 반도재 제조설비 이 모두제어 작지	1900-01-00 2032-08-24	이석찬/조명인/정 민선 최기봉/안세훈/김 배경	다연특허 유니스특허																
#REFI #REF	ereri ereri	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REFI	#REP #REP	#REFI	연자료(10면자) 연자료(10면자)	2022-12-26 2022-07-11	₩ 140,000 ₩ 140,000	w 30,000 w 30,000	₩ 173,000 ₩ 173,000											
72 특히 73 특히	등목 포기	국내	2012-10-16 2012-10-16	2012-0114895 2012-0114897	2014-08-22	10-1435371	CO,Nex 개별 제 이 방식을 이용한 기만 합적장지 및 기타 하작당에	1900-01-00	김용철/청용국/이 성물/노함기/김선 역물여/김병국/이 정보/주장소	다연목적 다연목적	연자료(9연자)	2022-08-23	W 229,600	₩ 30,000	₩ 262,600											
74 특허 75 특허	거절 거절	국의(미국) 국내	2012-10-29	13/663159 10-2012-121431	1900-01-00	0	선회류 예혼합 차 공해 역소장자 VOC 처리 시스템 용 WOC 최리 본	1900-01-00 1900-01-00	김용철/청중국/이 설문/김선조/김병 청중국, 재명기, 기비처 기류처	다연특히 유니스특히																
76 특허 77 특허		국의(일본) 국의(미국)					CO,Nox 개별 제	1000 01 00	김용절/청용곡/이	LTO WAY	연자료(9연자)	2022-01-11	₩ 447,000	₩ 100,000	₩ 557,000 ₩ -	연자료(10면자	2022-12-23	₩ 890,000	₩ 100,000	₩ 1,000,000						
78 특허 79 특허	등록 거절	국내 국업(중국)	2012-11-29	2012-0136753 2.01211E+12	2014-07-31	10-1427217	면지용 명한 유지	2032-11-29 1900-01-00	설문/ 노화기/집 김용절/장순기/최 요리/ 이재목/ 박물석·김병국	다연특히 다연특히	연자료(9연자)	2022-07-11	W 309,400	W 30,000	₩ 342,400											
80 독대 81 독대	거절 거절	국의(중국) 국의(중국)	2012-12-12	201211E+12 201211E+12	1900-01-00	0	전제 자세 조절 자리 기면 합적장지 및	1900-01-00	박필석/김병국 김병국/이정보/문	다연특허 다연특허																
82 특히	등목	국의(일본) 국의(미국)	2012-12-13	2012-271970	2014-09-26	5620461 0	CONox 개별 제 의 발식을 의료적 과본의 화민을 제	2032-12-13	김용철/청용곡/이 성문/노학기/기사 성용국 제공기	다연특히 유니스특히	연자료(9연자)	2022-08-23	W 486,000	₩ 100,000	₩ 596,000											
84 상표	거절 거절	94 94	2013-01-15	41-2013-1568 41-2013-1569	1900-01-00	0	의 자기 이 바버 제37류, 글로벌스 테디드테그노프 제40류, 글로벌스	1900-01-00	0	유니스틱하																
86 상표 87 상표	개절 개절	94 94	2013-01-15	41-2013-1570	1900-01-00	0	740F, GLOBAL	1900-01-00	0	유니스특히																
88 NO	커설 #REFI	4REFI	2013-04-03 #REP	2013-0036189 #REFI	1900-01-00 4REFI	0 #REFI	중청 가스 청화장 지를 구비하 노유 #REFI	1900-01-00 4REFI	장은기/원용절/제 명기 #RER	다연목적																
90 목적 91 목적	거절	94 94	2013-05-28	2013-0060103	1900-01-00	0	공정 가스 청화장 지를 구비한 노유 제가스 정화자리	1900-01-00	강순기/김종철/제 명기 노위기/대부모	다연목적 다연목적																
92 목이 93 목이		94 94	2014-02-07	10-2014-0014124	1900-01-00	0	를 보사를 했기요 보조진공수단이 구비된 반도체공 보조진공수단의	1900-01-00 1900-01-00	전통근, 모선회, 지문호 신하문 전통근, 모선회,	유니스특히																
94 목적 95 목적	로기 등록	국내	2014-02-07	10-2014-0014126	2015-12-09	0 10-1576312	구배되 스크리브 습식세정기능을 가지는 소문실 전 사전 수처리 기능	1900-01-00	자용조 시점을 전통근, 모선회, 지용조 시점을 박상준 / 재명기 /	유니스트라	연자료(8연자)	2022-10-11	w 220.600	w 3000e	₩ 262.600											
96 WA	포기 거절	94	2014-06-30	10-2014-0081047	1900-01-00	0	를 가지는 스크게 반응기 대벽에 수 막이 확석되는 스 예열기능을 가지	1900-01-00	장소기 박상훈,천통근,미 기류 장소기 모셔 박상훈, 천통군	유니스틱이																
98 55 98 55 99 55	포기	국내	2014-12-16	2014-0181177 10-2014-0181178	2016-06-24	10-1635065	1176 A 7176 TVT	2034-12-16	장순기, 박충민, 발치와 발상으 박성준, 전등근,	유니스틱이	면자료(7연자)	2022-12-12	W 96,600	₩ 30,000	W 129,600											
99 특히 100 특히 101 특히	등록	국내	2014-12-31	10-2014-0181178 10-2014-0195598 10-2015-0010727	2016-06-24	10-1635064	마이 회사되는 본 스크리바의 바너 난문해성 유해가	1900-01-00 2034-12-31 1900-01-00	연기를 사용된 전통근,이성목,제 매기 시청목	유니스특히	연자료(7연자) 연자료(7연자) 연자료(7연자)	2022-06-24		₩ 30,000	₩ 129,600 ₩ 209,400 ₩ 422,200											Ħ
102 목적	등록 거절	44	2015-01-23	10-2015-0010727	2016-09-08	0	수의 소간되기록 단본예정 유대가 산인 회관관점 된 단분하였고요요	1900-01-00	청중국,이기용 청중국,이기용	아이피스	'선사료(7연자)	2022-09-06	₩ 389,200	₩ 30,000	# 422,200											
104 특의	토기	국외(PCT)	2015-01-30	PCT/KR2015/00076	1900-01-00	0	스의 스카리카르 난분해성 유해가 스의 리카교저 1 보조진공수단이	1900-01-00	정중국,이기용 정중국,이기용 전통근,신원목,진	아이패스 아이패스 유니스웨이																
105 목적	_		2015-02-09	10-2015-0019624	2016-07-12	10-1640395	보조진공수단이		프로 교세계 전통근,신원목,진 프로 기위기 보고	유니스특히					w .											
107 특히			2015-03-03	10-2015-0019626	2016-08-25	10-1652911	습식세정기능을 2016 스부시 2 스크러비의 수치 리 탱크를 소화되 바드템 테기스 회	1900-01-00	변용급원변목진 박상준,박진만,전 물근 이기를 기계기 처음그 등		연자료(7연자)	2022-06-02	w 123,200	₩ 30,000	₩ 156,200											
109 특허	84	국내 국내	2015-03-20	10-2015-0096541	2016-10-07	10-1780254	반도체 폐가스 차 리를 스크레비의 폐가스 정화장치 를 흥명하였네너 전원 공급 장치와	1900-01-00	강원기,전등근문 교통 진료호 이창 장순기,박충민,박 지만 방상후 김종	유니스특히 유니스특히	면자료(6면자)	2022-08-23	₩ 135,800		₩ 168,800											
111 특히 112 특히	등록	न-प 		10-2015-0125530	2017-03-21	10-1717103 10-1720086	전원 공급 창지와 그에 사용되는 전 통합형 반도체 폐 가스 전화장치 화학기상중작공	1900-01-00 1900-01-00	이원진,이인회 김덕준,박상준,전 동근 의기를 시해 정중국,이기용,김	유니스특히 유니스특히	연자료(6연자) 연자료(6연자)	2022-02-04 2022-02-04		₩ 30,000	₩ 122,600 ₩ 91,800											
113 특히 114 특히	등록	국내 국내	2015-09-09	10-2015-0059417		10-1617691 10-1720987	정(CVD) 으로보다 난분해성 유해가	203S-04-28 1900-01-00	장중국, 이기용,	아이퍼스 아이퍼스	연자료(6연자) 연자료(6연자)	2022-04-01 2022-02-04	₩ 229,600 ₩ 75,000	W 30,000	₩ 262,600 ₩ 108,000											
115 목적 116 목적	등록	국의(일본) 국의(미국)	2016-01-12	14/993,170	2016-11-25 2018-05-01	6047652/JP 9956525	스에 처리 작지 통합형 반도체 제 가스 정취작지 통합형 반도체 제 가스 정취작지	1900-01-00 1900-01-00	강도로 강덕한, 박상한, 전투고 의기를 강덕한, 박상한, 전투고 의기를	유니스톡해 유니스톡해	연자료(7연자)	2022-08-23	w 374,686	₩ 50,000	₩ 429,686 ₩ -											H
117 특의 118 특의		국의(중국) 국내	2016-05-25			10-1860633	가스 전히잡지 종합형 반도체 때 가스 전히잡지 불라즈마와 목대 등 전문히 집이는 불라즈마와 목대	1900-01-00	집력은, 혁상은, 전통교 021분 청중국, 이기용, 무서히 이유의 청중국, 이기용,	유니스틱해	연자료(6연자)	2022-05-10			₩ 86,000											
119 특히 120 특히		국내 국내	2016-10-27 2016-12-05			10-1774710	를 이용한 참이성 반도재 제조설비	1900-01-00 1900-01-00	공사회 이용의 김종배 영승진 허	아이피스 명문(명론)	연자료(6연자) 권리이전비용	2022-06-02 2022-08-10	₩ 166,000 ₩ 104,600		₩ 193,500 ₩ 269,600	연자료(5연자)	2022-10-14	W 243,600	W 30,000	₩ 276,600	연자료(5면자)	2022-12-12	₩ 104,400			H
121 특히 122 특히	등록	국내 국내	2017-05-15 2017-05-15			10-1959868	의 고드의 모드에 열전소자모듈의 의고회기 온도제이모듈의 프효바지시스템	1900-01-00 1900-01-00	면서 진진의 기계 안세훈, 김병호, 기서의 안세훈, 김병호,	명문(명론) 명문(명론)	연자료(4연자) 연자료(4연자)	2022-03-11	₩ 135,800 ₩ 120,400		₩ 168,800 ₩ 153,400											H
123 특허 124 특허	등록	미국	2017-12-01		2020-06-23	10692748 6546253	프売바지 II A III 반도재 제조설비 이 그도차 모드레 반도재 제조설비 이 그도차 모드레	1900-01-00 1900-01-00	기사에 김종배 영송진 이 평서 최회를 기를 김종배 영송진 이 명서 최회의 기계	명문(명론)					w .											
				•	•																					

_	특허 특허	거절 등록		2017-09-21	2017-10-858160.3			반도재 제조설비 이 교도하 모도제 반도재 제조설비	1900-01-00		명문(명론)					w .											П
127	취하	포기	국내	2017-11-24	10-2017-0158466	1900-01-00	0	의 고도함 모드제 클라즈마 및 유천 고연 휴대 기반의	1900-01-00	청중국, 강면석, 정창구 강영의	아이퍼스																
	목러 목러	등록 거절		2018-06-15	10-2018-0068560	2019-10-21 1900-01-00	10-2036697	입자를 포함하는 요재이 주름을 제 물브릿지 부스트	1900-01-00	최익성 조문석, 이현진,	명문 유니스특허	면자료(4연자)	2022-11-08	₩ 151,200	₩ 30,000	₩ 184,200 ₩ -				-	\vdash	_					H
130	목허	등록	국내	2018-08-22	10-2018-0098053	2020-09-16	10-2158616		1900-01-00	강기병 조문석, 이현진, 강기병 정중국, 오쿠형,	유니스톡하					w .											
131	목러 목러	8 R	4 4	2018-08-31 2018-08-31	10-2018-0103408	2020-03-12	10-2090873	의 폐가스에 포함 음착 ROTOR와	1900-01-00	의문의 재명기 정충국, 오현석,	아이피스					w .				-	w -	_					\vdash
133	목하	등록	국내	2018-09-17	10-2018-0110866	2020-10-15	10-2168514	사항호텔론 이용 돌입전류 방지기 등은 가지 3상 전	1900-01-00	으호형 이현진, 조문석, 김기병	유니스특히					w .											
134	목하	문기	국외(PCT) 국내	2019-01-03	PCT/KR2018/01220- 10-2019-0000653	2021-05-03	10-2251369	경영 총대 2000 중라즈마 및 유전	1900-01-00	정등국, 김영민	아이퍼스					w .											
136	목취	출원	국외(PCT)	2019-01-03	PCT/KR2019/00011	1900-01-00	0	가역 휴대 기반이 플라즈마 및 유전 가역 휴대 기반의 배존의 막힘을 당	1900-01-00	청중국, 김영민 최익성, 청중국,	아이퍼스					w .											
137	목하	5 K	국내 국내	2019-03-15	10-2019-0029850	2020-01-02	10-2063855	지하는 스크게의 자체 세정이 가능	1900-01-00	의사를 기업을 최익성, 김영민,	명문 명문					w .					\vdash						H
139	80	56		2019-05-16	10-2019-0057595	2021-05-14	10-2254518	최 저기 자자기 음작 로터, 산화축 데 여그하기록 이	1900-01-00	기계의 이상은 정중국, 오현석, 오주현, 이용만,	아이퍼스																П
				2019-05-16	10-2019-0057595			용한 모듈화	1900-01-00	보구형, 대용난, 김정길 정중국, 오현석,	아이되스																Ш
140	특허	포기	국내	2019-05-16	10-2019-0057596	1300 01 00	10-2117255	WO's 제가 시스 학대를 이용한 수 소 제가 시스템 제가스 소각용 비	1900-01-00	김재환, 오주현 임재범, Jay Jung,						w -											$\vdash\vdash$
_	목하	등록	국내	2019-05-16		2020-05-26	10-211/255	대 제가스 소각용 배		이상준, 김재환, 하재심 임재병, Jay Jung,	명문					* -					—						Щ
142	특허	등록	89	2019-06-05	2019-10-484514.1	2021-04-13	20191048451	제가스 소식용 때 너 하이브리드 방식	1900-01-00	이상준, 김재환, 하재식	명문					w -					ш						Ш
143	목허	84	국내	2019-07-02	10-2019-0079265	2020-12-17	10-2194627	의 불라즈마 정화 방법 및 그 장지	1900-01-00	조문석	유니스톡해					w -											
144	목허	84	국내	2019-06-14	10-2019-0070511	2019-11-12	10-2046097	배기가스를 포함 하는 유제의 호름 를 제어하기 위한	1900-01-00	죄익성, 정재문	명문	면자료(4연자)	2022-11-08	W 212,800	₩ 30,000	₩ 245,800											
145	목어	포기	국외(PCT)	2019-06-14	PCT/KR2019/00718	1900-01-00	0	배기가스를 모항 하는 유제의 호롱	1900-01-00	최익성, 정재문,	명문																H
-	- 1	- "	,				<u> </u>	를 제어하기 위한 대나무드 열전소자를 활용		김덕준																	$\vdash \vdash$
146	목러	84	국내	2020-02-18	10-2020-0019791	2021-09-16	0-2020-00197	한 온도제이 시스 템 및 온도제이 시스템의 선형 가 변 파라미터 PID	1900-01-00	조문석, 김기병, 이현진	유니스특허					w .											
								변 파라미터 PID 등등 역출체하기																			Ш
147	목허	84	국내	2020-02-18	10-2020-0019783	2022-03-31	10-2379933	가능한 고승압비 이 DRM 변 보	1900-01-00	조문석, 김기병, 이현진	유니스특허	특허등록비용	2022-03-11	W 195,300	# 1,200,000	₩ 1,515,300											
-	-							스트 PFC 컨비터 명기식 및 컨너터																			\vdash
148	목하	등록	국내	2020-05-13	10-2020-0056820	2022-03-31	10-2379932	가 적용된 출력구 성 가변형 전원공 급장지 및 제어방	1900-01-00	김기병	유니스톡해	특허등록비용	2022-03-11	₩ 58,800	# 1,200,000	₩ 1,378,800					w -						
										정충국, 오쿠형, 이상분(광기대),											\vdash						—
149	목허	등록	국내	2020-03-10	10-2020-0029654	2021-01-06	10-2349738	니컬게 활성 목대 제조방법	1900-01-00	김성수(경기대), 장영하(경기대)	아이퍼스	특허등록비용	2022-03-11	₩ 158,400	# 1,200,000	₩ 1,478,400											
150	목하	등록	국내 국내	2020-05-21	10-2020-0061113	2022-05-11	10-2398681	Nox 흡착제 제조 방법 리르자켓의 모도	1900-01-00	김재환, 오쿠형, 정중국, 이상호	아이퍼스 유니스특히	특허등록비용	2022-08-23	₩ 222,600	₩ 1,200,000	₩ 1,542,600											Ш
151	목이	거절 등록	44	2020-06-25	10-2020-0077658	2023-07-27	10-2562306	제이방법 온도제어모듈의 수분등축 방지장	1900-01-00	강남돈 안세훈, 양승진, 이희진, 하재석,	유니스하여 명본(명론)	삼성전자	2022-04-19	₩ 11,000	₩ 150.000	w 176,000											H
153	목이	54	국내	2020-10-23	10-2020-0137403	2022-03-29		7.1	1900-01-00	이외선, 어제의, 이제호 김덕준, 최익성	다인특히	삼성전자 권리이전비용 특허등록비용	2022-04-19	W 172,000	# 1,500,000	₩ 1,822,000											$\vdash \dashv$
154	50	84	89	2019-06-14	2.0198E+11	2024-09-27	2019800402	비기가스를 포함 하는 유제의 호롱	2039-06-14	최익성, 정재문,	다인목하	4.104.10			- 0,110,111												
154	alot	তশ	87	2019-06-14	2.01986+11	2024-09-21	20190004023	를 제어하기 위한 매니용드	2039-06-14	김덕준 노명석(삼정) 김	나만하여																ш
155	목허	율원	국내	2021-01-19	10-2021-0007386	1900-01-00	0	스크러비 시스템 및 이를 이용한	1900-01-00	수지(상성) 김희 십(삼성) 박희목	특허법인고리					w .					*						
								습식 세정 방법		(삼성) 배종용(삼 성) 이선수(삼성) 주지기(삼성) 문																	
156 157	목취 목취	포기 등록	국내 국내	2021-04-01	10-2021-0042708	1900-01-00 2023-11-14	0 10-2603815	폐가스 배판 장지 유해불질 가스 제	1900-01-00	이정우, 권성안, 항재심 정중국, 이성묵,	다인특허 아이퍼스					w -					w -					w -	Ш
157	목이	54		2021-04-21	10.2021-0051852	2023-11-14	10-2603815	거 시스템 참이보기도 스크	1900-01-00	윤성철, 전동근 이정요 김행과 정	아이되스					* .											Н
#REFI	#REFI	8 M AREFI	국내 #REFI	#REFI	#REFI	2023-06-22 #REFI	#REFI	러비의 가변 문전 시스템 #REFI	#REF1	중국 이성목 #REFI	#REFI	특허출원비용	2022-02-04	W 440,300	₩ 1,500,000	w 2,090,300					\vdash						Н
160	목허	율원	국내	2022-02-24	10-2022-0024525	2024-10-17	10-2720343		1900-01-00	이진영, 이현진, 김기병	유니스특허	특허출원비용	2022-02-11	₩ 135,900	₩ 1,450,000	₩ 1,730,900	황추가료	44631	₩ 181,200		₩ 181,200						
								스크러비 시스템		노명석(삼성) 김 수지(삼성) 김희																	П
161	목허	출원	미국	2021-10-15	17/502,463	1900-01-00	0	및 이를 이용한 습식 세정 방법	1900-01-00	섭(상성) 박희목 (상성) 배종용(삼 성) 이선수(삼성)	특허법인고리	특허출원비용	2022-02-11	₩ 3,190,916	₩ 1,170,000	₩ 4,477,916					* -						
162	목허	율원	44	2022-03-23	10-2022-0035775	2024-10-17	10-2720342	릴레이 모듈 오해 가스 제기를	1900-01-00	김기병, 최익성	유니스특허	특취출원비용	2022-03-15	₩ 317,100	₩ 1,450,000	₩ 1,912,100					w -						
163	특허	84	국내	2022-05-17	10-2022-0060327	2025-04-04	10-2793590		2042-05-17	이정우, 김형관, 이성목, 김재환	아이퍼스	특허출원비용	2022-08-23	₩ 532,700	# 1,200,000	₩ 1,852,700					* -						
164	목허	출원	국내	2022-08-08	10-2022-0098612	1900-01-00	0	이빙 스크레베 스크레비고학 파	1900-01-00	권성만, 강석호, 이동우	유니스특허	특허출원비용	2022-08-23	₩ 317,100	₩ 1,450,000	₩ 1,912,100					w -						\vdash
165	목하	윤원	국내	2022-08-08	10-2022-0098613	1900-01-00	0	우디의 자동 세정 방법 및 자동 세	1900-01-00	권성만, 현재식, 신경민, 장영일	유니스특히	특허출원비용	2022-08-23	₩ 317,100	₩ 1,450,000	₩ 1,912,100					w -						
166	목허	포기	84	2021-08-18	202110948151.X	1900-01-00	0	설정지 스크류실린다를 이용한 가스처리	1900-01-00	박중인, 글로벌스 탠다드대크놀로	유니스톡하					w .					w .						
167	목허	율원	유럽	2021-08-19	21192188.7	1900-01-00	0	설비를 파오다개 스크류실린다를 이용한 가스처리	1900-01-00	지 박중인, 글로벌스 탠다드대크놀로	유니스특허					w .					w .						
168	목이	용원	Na 기계	2021-08-11	2021-131234	1900-01-00	0	성비를 파오다개 스크류실린다를 이용한 가스처리	1900-01-00	지 박중인, 글로벌스 탠다드대크놀로	유니스특히					w .	당면제출비용	44806	w 2,048,127	₩ 300,000	₩ 2,378,127	등록비용	2022-11-15	₩ 504,718	₩ 1,400,000	₩ 2,044,718	
169	목이	56	대만	2021-08-19	110130604	2023-12-21	1826817	성비를 파오다제 스크류실린다를 이용한 가스처리	1900-01-00	지 박중인, 글로벌스 탠다드테크놀로	유니스특히						당면제출비중	44796	₩ 1.317.500	w 300,000	W 1.647.500	등록비용	2022-12-06	₩ 1.767.870	₩ 300,000	₩ 2.097.870	H
170				2021-08-19	17/405.346		11759632	설비를 파오다제 스크류실린다를	1900-01-00	지 박중인, 글로벌스	유니스틱하						- CHE-18		3 1,317,300			07-18	2011-11-00	_ 1,100,000		4,007,070	
170	목적	등록	미국	zu21-08-18	17/405,546	2023-09-19	11/98832	이용한 가스처리 설비를 파오다해 이당 가스 제기를	1900-01-00	탠다드테크놀로 지	슈니스틱터										•						\vdash
			국내	2022-08-24	10-2022-0106383	2025-04-09	10-2795314	위한 흡착필터, 이 를 포함하는 홍 자리장지, 및 이를	2042-08-24	남기쪽, 황인혁, 김재환, 안세훈	명문목어					w .					w .						l
171	목하	등록	~~							number could												1					1
171	목이	84						이용한 이중 가스 제기보변												\vdash	\vdash				\vdash		\vdash